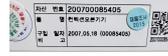
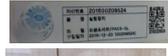


**전자소자 연구실  
재물조사 2021년**

재물번호	제품사진	모델명	제품명	취득일자	위치
2015001487 70		PK569A	스텝모터	2015-0206	클린룸 103 호 OLED 장 비구석
2013001421 90		a d i x e n 2033SD	진공펌프	2013-1106	512-1호 형 광체 구석
2017002159 70		Mz-1032	소성로	2017-0707	512-1호 퍼 니스
2015001494 91		Spin-3000D	스핀코터	2015-0216	512-1호

					
2017002178 4		NCORE 볼트 론 USB 3.0	조립컴퓨터	2017-1024	513-1호 혁 수컴퓨터
2017002171 85		NCORE 볼트 론 USB 3.0	조립컴퓨터	2017-1024	513-1호 서 진컴퓨터
2017002171 86		NCORE 볼트 론 USB 3.0	조립컴퓨터	2017-1024	513-1호 대 기
2016002010 38		P A 3 1 0 Tri-Tank Unit	트리 탱크 유닛	2016-0202	512-1호 형 광체

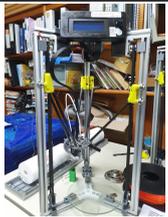
2011001212 72	 	무소음컴프레셔(1개)_시리얼선택가능	컴프레셔	2011-0110	517호
2007000854 05	 	컨백션오븐기기	컨백션오븐기기	2007-0518	517호
2007000847 41	 	진공건조기	진공건조기	2007-0417	517호
2016002095 24	 	도금조세트 /PAC5-5L	실험장치	2016-1223	517호
2016002095 25	 	RD-1510	직류전원공급장치	2016-1223	517호
2013001383		H200C	터보펌프	2013-0430	512-1호 형

12						광체
200900110166			라미네이터	2009-0519		512-1호 형 광체
000000095297			오실로스코프	2007-0913		511호 구석에 있음
201100126181		리소그래피 시스템		20110531		512-1호 형 광체
201800219131		J A S C O FTIR-4700	스펙트럼 분석기	2018-0226		503-1호
201400144957		1-1814-02	분광광도계	2014-0616		503-1호
201800220510		WFG600-8 (8ch)	신호발생기	2018-0822		503-1호
00064097		파워서플라이	파워서플라이(디디공학 전공재산)	2006-04-13		503-1호 (스트레처블구동보드위에)

2007000964 32		파워 서플라이	파워 서플라이	2007-1011	503-1호 (회로 측정용)
0000000648 13		오실로스코프	오실로스코프	2006-0512	503-1호 (회로 측정용)
2018002185 53		MSO-4014	오실로스코프	2018-0129	503-1호 (회로 측정용)
2011001262 07		70613NS	조명기 (Illuminator)	2011-0607	503-1호 구석
1998000006 3		4291B	고주파 임피던스 분석기	1998-1130	503-1호 CV 측정기
2009001062 49		2400	소스메타	2009-0129	503-1호 TFT 측정 고정전압용
0000000983 06			소스메타	2008-0218	503-1호 TFT 측정 가변전압용
0000000066 99A			피코암메터	2006-0830	503-1호 TFT 측정 전류

0006699			일렉트롬메터	20060830	503-1호 회로측정용
2013001348 23		6487/E	피코암메터	2013-0117	503-1호 (CV측정기위위에)
00106249			소스메타	20090129	503-1호 (CV측정기위위에)
2016002071 32		XD30M-50X /ST-Tr	금속현미경	2016-0905	513호
2011001274 84			광계측장비	2011.0809	517호
00107249			주파수카운터	2009-0227	504호
			교반기		

					
200900110201		PL-SS300RD	교반기	2009-0521	504호
201700215982		HSD150-03P	가열 자석 교반기	2017-0707	512-1호 핫 플레이트
00105209			자동 온도 측정기	2008-1121	504호
00127052			컴퓨터 본체 (서버용)	2011-0728	504호
201500198088		Prusa Beriht2	3D 프린터	2015-0629	504호
201500198087		Prusa Beriht2	3D 프린터	2015-0629	504호

					
2006000684 48		GFT-8216A	합수발생기	2006-0921	504호
2000006844 3		GFT-8216A	합수발생기	2006-0921	513호
2006000686 71		DSO3062A	오실로스코프	2006-1011	512호
0000000684 32			합수발생기	2006-0921	512호
0000000684 50			합수발생기	2006-0921	512호

					
0000000684 34			함수발생기	2006-0921	512호
0000000684 38			함수발생기	2006-0921	512호
0000000684 45			함수발생기	2006-0921	512호
0000000684 33			함수발생기	2006-0921	512호
0000000670 00			전류증폭기	2006-0830	504호
2011001275 88			디지털실습 키트	2011-0921	504호
2017002140 80			6단캐비닛	2017-0221	503호
2017002140 81			6단캐비닛	2017-0221	503호
2017002140 82			6단캐비닛	2017-0221	503호
2017002140 83			6단캐비닛	2017-0221	503호
2017002140			6단캐비닛	2017-0221	503호

84					
2017002140 85			6단캐비닛	2017-0221	503호
0000000294 89			의자	2006-0309	504호
2011001212 58		EB492	프로브 스테이 이션	2011-0116	503호 CV찍 는거 다크박 스안 스테이 션
2015001487 03		DLP-945S	프로젝터	2015-0204	512호 프로 젝터임
0000000096 434			증폭기	2007-1011	504호
00121800			함수발생기	2011-0222	504호
00116428			파워서플라 이	2010-0524	504호

					
2010011381 8			조립컴퓨터	2010-0209	504호
0000000976 44			개인용컴퓨터	2007-1101	504호
0000000686 669			오실로스코프	2006-1011	512호
0000000686 65			오실로스코프	2006-1011	512호
0000000686 63			오실로스코프	2006-1011	512호
0000000686 68			오실로스코프	2006-1011	512호

					
000000068675			오실로스코프	2006-1011	512호
000000068662			오실로스코프	2006-1011	512호
000000068664			오실로스코프	2006-1011	512호
000000068660			오실로스코프	2006-1011	512호
000000068667			오실로스코프	2006-1011	512호

					
0000000686 70			오실로스코프	2006-1011	512호
0000000684 42			함수발생기	2006-0921	512호
0000000068 431			함수발생기	2006-0921	512호
0000000684 41			함수발생기	2006-0921	512호

<p>000000068439</p>			<p>함수발생기</p>	<p>2006-0921</p>	<p>512호</p>
<p>000000068435</p>			<p>함수발생기</p>	<p>2006-0921</p>	<p>512호</p>
<p>000000068436</p>			<p>함수발생기</p>	<p>2006-0921</p>	<p>512호</p>
<p>000000068437</p>			<p>함수발생기</p>	<p>2006-0921</p>	<p>512호</p>

					
0000000684 44			함수발생기	2006-0921	512호
					
2013001350 37		3 D Nano-Profilling System	3차원나노형 상측정기(비 접촉표면 프 로파일러)	2013.0205	클린룸